This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-195745

(43)Date of publication of application: 15.07.1992

(51)Int.CI.

G11B 11/10 G11B 7/24

(21)Application number: 02-315183

(71)Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

19.11.1990

(72)Inventor:

TODE YUKARI

TAGUCHI MOTOHISA

(30)Priority

Priority number: 02245023

Priority date: 13.09.1990

Priority country: JP

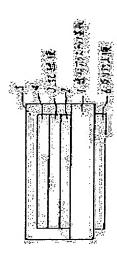
(54) OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain an excellent warpage preventing effect by forming a warpage preventing film having special x indicated by SiNx on an opposite side surface of a board to the surface formed with a

recording film.

CONSTITUTION: An SiN1.1 enhancement layer 2, a TbFeCo magnetic layer 3, an SiN1.1 protective layer 4, an epoxy resin protective layer 5 and an SiN1.1 dielectric protective layer 6 are sequentially laminated. Thus, when a warpage preventive film in which x indicated by the SiNx satisfies $x \le 4/3$, is formed on an opposite side surface to a recording film, a film having an expansion coefficient equivalent to that of the recording film is formed on the surface of a board opposite to the recording film, and a symmetrical structure is formed at both sides of the board. Thus, even if environmental temperature is varied and thermal expansions occur, phenomena occurring at both sides of the board are equivalent, the variations cancel each other to prevent warpage deformation of a disk.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2000 Japanese Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-195745

@Int.Cl.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)7月15日

G 11 B 11/10 7/24

536

9075-5D 7215-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

②発明の名称 光デイスク

②特 願 平2-315183

❷出 類 平2(1990)11月19日

優先権主張

図平 2 (1990) 9 月13日 図日本(JP) 図特願 平2-245023

@発明 者 都出

若 花 利 兵庫県尼崎市塚口本町8丁日1

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社 材料研究所内

⑦発 明 者 田 □

元 久

兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機株式会社

材料研究所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

邳代 理 人 弁理士 大岩 增雄

外2名

明報書

1. 発明の名誉

光ディスタ

2. 特許請求の範囲

透明プラスチャク基板に、少なくとも光によって情報を記録再生する記録版を形成する光ディスクにおいて、上記基板の配鉄版を形成する面と反対側の面に、SiNzで示されxがx<4/3 を満たす反り防止腹を形成したことを特徴とする光ディスク。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、光によって情報を記録再生する光 ディスクに関するものである。

[従来の技術]

第 4 図は従来の光ディスクを示す断面図である。 図において、 (1) はたとえばポリカーボキート よりなるプラステック基板、 (3) は配録層、 (5) はエボキシ系の樹脂保護層である。

一般に、光ディスクの基板材料には、連携プラ

ステック素板(1)が量車性に使れるのでよく用いられる。ところが、プリステック茶板(1)の場合、是期間湿度の高い状態に置かれると素板の(1)の加水分解により及りが発生したり、周囲の環境が変化すると、一時的な素板の吸湿過程により反ったりする。大きな反りが発生すると、アクテュエーターのフォーカステーボが安定に退徙できなくなり、誤動作やエラーを生じるという問題があった。

そこで、例えば特開昭 6 0 - 1 9 7 9 6 4 号公報 や特開平 1 - 2 9 2 6 3 9 号公報に示されるように、 基板 (1) の、 配縁版 (3) と反対側の面に、 S I » N » 裏面硬化態や防退膜を形成していた。 [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、これら有機系膜や無機系膜の一部のものは、これらの反り変形をある程度防止することはできるが、 周囲の湿度が変化して、 基板(1)の熱部張率と記録膜(3)の熱部張率が異なるために発生する反りに関しては考慮されておらず、また周囲の湿度湿度変化が急激である場合

特別平4-195745 (2)

に発生する大きな反りは防止できない。 これは、有機系膜では、熱特性がプラステックに比較的近く透湿性が大きいこと、無機系膜の一部のものは、防湿性に欠けることによる。 さらに、 これらの腫は、 長期的にみた場合、 ブラステック事板 (1)の 表面が 萎板内部の水分により 加水分解して変質し刻能が発生したり、 膜が劣化して反り防止効果が劣化するほか、 基板内部に欠陥 (ポイド)が発生したりして、 長期信頼性に欠けていた。

この発明は、上記のような問題点を解消するためになされたものであり、良好な反り防止効果が得られるとともに、良好な順の付着力と長期信頼性が得られる光ディスクを提供することを目的とする。

[煤屋を解決するための手段]

この発明に係る光ディスクは、 基板の配像膜を 形成する面と反対側の面に、 SiNェ で示され X が X < 4/3 を 測たす反り防止膜を形成したもので ある。

[作用]

系の樹脂保護層。 (6) はSi Nin 時間体保護機 である。

次に製造方法について説明する。まず、直径90mmポリカーポネート基板(1)の案内層が形成3h.た面に、SIN1.1に変層(2)、TbFeCの磁性層(3)、SIN1.1に変層(4)をこの類に、マグネトロンスパック法により、半径23mm~43mmの 領域に成膜し、エポキン系の樹脂保護層(5)をスピンコートにより形成した。この時点での反り角は、0.2mradであった。

このようにして得られた各光ディスクA~Pに

この発明における光ディスクは、 紀珠度と反対側の面に Si N に で示され x が x < 4/3 を 満たす反り防止限を形成したので、 紀珠膜と反対側の基板面に紀珠膜と同等の彫葉率 ともった膜が形成され、 番板の両側で対照標準となることにより、 思聞温度が変化して熱彫湿が発生しても 番板の両面で起こる現象が同等で、 変化が相段されてディスタの反り変形が防止される。

また、表面の垂性の大きい限であるので、限の 表面で水分子を効率良く吸着し茎板の吸湿を防止 するため、周囲湿度が変化しても、素板の吸湿を 混過程による反り変形がなく、かつ素板に対する 付着力が強く、長期にわたって反り防止の効果を 示し、高い信頼性セデす。

[実施例]

以下、この発明の一実施例を図せるとに説明する。 第1回はこの発明の一実施例による光ディスクを示す断面図であり、 図において. (2) は SiNiiエンハンス層. (3) は T b F e C o 磁性層、 (4) は SiNii保護層、 (5) はエポキン

· 妻

	反り防止敗のない ディスクとの	反り防止腹のない ディスクとの
:	反射率差(%)	C / N 差 (d B)
A	– 2. 1	- 0. 5
. В	- 3. i	- 0. 8
С	- 2. 6	- O. 9
D	- 0. 1	+ 0. 3
E	- 0 - 8	+ 0. 1

ついて、放展830mmのレーザー光にて、 紀珠 再生特性を関べたところ、 表に示すように、 ディスク D で誘電体膜が形成されていない従来のディスクとほぼ同様の紀録再生特性が得られた。 これは一般に 表面反射 事を最小にする条件

膜厚 t = R a m d a / 2 n * m

(Ramda: 波長、n: 屈折率、m: 整数) の関係にてm=1とした場合に相当する。

また、ディスクDを第2図に示すような、 In-fitu の反り側定装置にて、 周囲温度を25℃から60℃に、70℃/時間で上げ、 1時間値いた後、 温度を50%RHから90%RHに、 80%RH / 時間で上げ、1時間値いてこの間の反り角の変化を測定した。 結果を第3図に示す。 第2回において、 (11) は恒温恒温槽、 (12) は光ディスク、 (13) はレーザ発生装置、 (14) はハーフミラー、 (15) はミラー、 (16) はスタリーンである。 第3回より、 透動な環境変化においても、 反り角の変化量は、 ~0. 0 mradであった。

が、これに限るものではない。

また、上配実施例ではTbFeCo 単性層(3)の両側にSiNiiェンハンス層(2)とSiNi・保護層(4)が設けられている場合について説明したが、磁性層(3)のみの場合にも上配実施例と同様の効果が得られる。

なお、上記実施所では記録膜を形成したのち、この光ディスタ板を高温真空中に置き、 薬板の脱足処理をしてから、反対側の面にSiNi; 誘電体数(6)を形成したので、 記録膜(3)形 成の段階で良品であったもののみに、SiN;; 誘電体膜(6)を形成することができ、 工程の含有水分量を 0 に近づけることにより、 加水分解による薬板の劣化過程を防止することができ、 欠陥の防止、膜の付着力劣化防止ができる。

[発明の効果]

以上のように、この発明によれば、 基板の記録 膜 t 形成する面と反対側の面に、 S i N x で示う れ x が x < 4/3 を 過たす反り防止膜を形成したの これは、ブラスチック基板(1)よりも起鉄膜(3)に熱彫張特性が遅く、表面の極性が大きいSiN、、誘電体膜(6)を用いたことにより、基板の(1)両側で起こる熱彫張変化が同等で変化が相段されるとともに、表面での木分子の吸着が良好におこなわれ、基板(1)の吸湿を防止するためであるが、SiN、、誘電体膜(6)を形成する領域を、記録膜(3)側と相対する領域にしたことにより、基板(1)の両側で構成がきらに対照構造に近づいたことも効果を与えている。

次に、ディスクDを、80℃90%RHに10 00時間投入したところ、SiNi、誘電体膜(6)に制難は見られず、投入後のIn-situの反り 特性を関べたところ、第3回に破板で示すように、 初期の反り特性がほとんど劣化しておらず、また 基板(1)の加水分解によって高温高速下で発生 するポイドもまったく発生していなかった。

なお、上記実施例ではSiNxで示されxがX <1/3 を満たす反り防止版としてX=1. 1のS iN: 誘電体膜を用いた場合について説明した

で、 良好な反り防止効果が得られるとともに、 良 好な腹の付着力と長期信頼性が得られる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の一審施例による光ディスクを示す断面図、第2回は[a-situ の反り特性測定接便を示す構成図、第3回はこの発明の一実施例による光ディスクの反り特性測定結果を示す特性図、第4回は従来の光ディスクを示す断面図である。

図において、 (I) はプラステック基板、 (2) は誘電体エンハンス層。 (3) は配除額、 (4) は誘電体保護層、 (5) は樹脂保護層、 (6) は S i N_{1・1} 誘電体よりなる反り防止腹である。

なお、図中同一符号は同一または相当部分を示す。

代理人 大岩堆堆

特開平4-195745(4)

第3図

